

「2017 年度中部談話会 見学講演会」

－日本の粉体産業を支える研究・技術－

主催：粉体工学会 中部談話会

共催：粉体工学会 界面特性を利用した粒子設計とプロセス開発に関するワークショップ、

名古屋工業大学先進セラミックス研究センター

中部談話会の 2017 年度行事として標記見学講演会を開催いたします。あいちシンクロトン光センター、あいち産業科学技術総合センター(愛知県瀬戸市「知の拠点あいち」)施設見学を企画しました。また、シンクロトン光産業利用コーディネータの東 博純氏より、今年6月から利用可能となったX線トポグラフィビームライン(BL8S2)を中心にシンクロトン光を利用した粉末の分析事例についてのご紹介、および、知の拠点あいち重点研究プロジェクトを統括しておられる石川清秀氏より、プロジェクト概要をご説明いただきます。

翌日(29日)には、「界面特性を利用した粒子設計とプロセス開発に関するワークショップ」(参加費無料、代表：名古屋工業大学 高井千加)が柿野温泉 八勝園湯元館(岐阜県土岐市)で開催されますので、こちらもぜひご参加ください。

粉体工学のさらなる発展を目的として、参加されるすべての大学、企業の方々の交流を深め、有意義な会にしたいと思います。皆様お誘い合わせの上、奮ってご参加いただきますようお願いいたします。

中部談話会会長 藤 正督
世話人一同

日時：2017 年 8 月 28 日 (月)

集合場所：あいち産業科学技術総合センター(TEL: 0561-76-8306) 1 階 講習会室
東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車すぐ

参加費：一般 8,000 円、学生 6,000 円

※内訳につきましては別途お問い合わせ下さい。宿泊されない場合は実費減額の参加費となります。

定員：30 名

申込締切:8月10日(木)(定員に達し次第, 申込は締切らせて頂きます。)

申込先:名古屋工業大学 先進セラミックス研究センター 高井千加

TEL: 0572-24-8110 FAX: 0572-24-8109 E-mail: c_takai@crl.nitech.ac.jp

プログラム

12:30-13:00 受付(受付場所:あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室)

13:00-13:05 開会挨拶 藤 正督(名古屋工業大学)

13:05-13:35 解説講演 I

「シンクロtron光を用いた粉体の分析およびX線トポグラフィビームラインの紹介」

東 博純 氏(あいちシンクロtron光センター シンクロtron光産業利用コーディネータ)

13:35-15:05 施設見学:あいちシンクロtron光センター, あいち産業科学技術総合センター

---休憩---

15:20-15:50 解説講演 II

「知の拠点重点プロジェクト概要」

石川清秀 氏(知の拠点重点研究プロジェクト統括部)

15:50-16:20 解説講演 III

「焼かずに作るセラミックス」

藤 正督(名古屋工業大学 教授)

16:20-16:40 施設見学:知の拠点藤ラボ

16:40-16:45 閉会挨拶 山本浩充(愛知学院大学 教授)

17:00- 車で移動

18:30- 交流・情報交換会(柿野温泉 八勝園)

プログラムなどに変更がある場合は、中部談話会専用ホームページ、粉体工学会ホームページ等でご案内します。

http://www.phar.agu.ac.jp/lab/pharm_eng/danwakai/funtai.html